

可搬型機器リスト (学内・学外)

2025年5月1日

番号	機器名	メーカー・型式	設置場所	機器情報
D001	高速度カメラ (High Speed Camera)	フォトロン・FASTCAM MiniAX200	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D002	赤外線カメラ (低温～中温) (Infrared Camera)	OPTRIS/アルゴ・PI640i OF033	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D003	赤外線カメラ (中温～高温) (Infrared Camera)	OPTRIS/アルゴ・PI 1 M OF25	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D004	赤外線カメラ (高温) (Infrared Camera)	OPTRIS/アルゴ・PI05 OF25	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D005	ミラーレスカメラ (Mirrorless Camera)	Nikon・Z6 II 24-70 レンズキット	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D006	電力モニタ (パワーメータ) (Power Meter)	HIOKI・PW3335	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D007	電力モニタ (クランプオンパワーロガー) (Clamp on Power Logger)	HIOKI・PW3365-10	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D008	データロガー (高速度カメラ連携可) (Data Logger)	グラフテック・midiLOGGER GL980	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D009	電力モニタ (ワイヤレスクランプロガー) (Wireless Clamp Logger)	HIOKI・LR8513	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D010	パーティクルカウンター (Particle Counter)	日本カノマックス・Model3889-01	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D011	紫外線測定器 (UV-A, B, C各プローブ付き) (Illuminance/luminance/irradiance meter)	Delta OHM・HD2102.1-HD2102.2	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D012	EMCプローブ_LF1(Near Field Probes 100 kHz up to 50 MHz)	Langer・Near-Field Probes set LF1 set	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D013	EMCプローブ_RF6(Near Field Probes 30 MHz up to 3 GHz)	Langer・Near-Field Probes set RF6 set	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D014	リアルタイム・スペクトラム・アナライザ	日本テクトロニクス RSA3303A-02,R3	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D015	インピーダンスアナライザ	日置電機(株) IM3536 LCRメータ	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D016	USB熱電対パワーセンサー#1	キヤイト・テクトロニクス U8481A 他	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D017	USB熱電対パワーセンサー#2	キヤイト・テクトロニクス U8481A 他	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D018	オシロスコープ	テクトロニクス TPS2014B	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D019	差動プローブ#1	Testec 15106 70MHz 7000V	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D020	差動プローブ#2	Testec 15106 70MHz 7000V	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D021	ワイヤレスロギングステーション	日置電機(株) LR8410-91	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D022	デジタルマルチメータ3458A	AgilentTechnologies	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D023	デジタルロックインアンプ	NF回路ブロック LI5630	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
D024	ファンクションジェネレータ	NF回路ブロック WF1946A	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細

番号	機器名	メーカー・型式	設置場所	機器情報
D025	クランプオンプローブ#1	日置電機(株)製 3276	教育研究基盤センター 管理室(112室)	
D026	クランプオンプローブ#2	日置電機 3276	教育研究基盤センター 管理室(112室)	
D027	プローブ用電源	ローデ・シュワルツ RT-ZA13	教育研究基盤センター 管理室(112室)	
D028	赤外線カメラ	FLIR 0-198-E4W	教育研究基盤センター 管理室(112室)	

工具・道具類リスト (学内・学外)

2025年5月1日

番号	機器名	仕様	設置場所	機器情報
E001	六角棒レンチセット (インチタイプ) 、 TRUSCO	1/20インチ~3/8インチ (13本セット)	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
E002	六角ドライバセット (ボールポイント型) 、 SUNFLAG	1.5mm~8.0mm (8本セット)	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細
E003	六角レンチセット (T型グリップツインヘッド) 、 IceToolz	2mm~8mm (8本セット) 、 台座付き	教育研究基盤センター 管理室(112室)	詳細